This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



KOREAN PATENT ABSTRACTS(KR)

Document Code:A

(11) Publication No.1020000035302

(43) Publication. Date. 20000626

(21) Application No.1019990049241

(22) Application Date. 19991108

(51) IPC Code: G02F 1/1339

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

(72) Inventor:

HUJIEDA YOSHIHIRO

(30) Priority:

(54) Title of Invention
APPARATUS FOR FABRICATING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Representative drawing 9b 10b 10b 10b 10b 10c 9a 10c 10c 11c 12c 12c 13c 15a 13c 15a

.

(57) Abstract:

PURPOSE: An apparatus for fabricating a liquid crystal display device is provided to prevent a variation of a sprinkling density of a spacer corpuscle so as to have a uniform cell cap.

CONSTITUTION: An apparatus for fabricating a liquid crystal display device comprises an amount sensing unit(16) which is installed at a container(4) of putting a sprinkling solution. The amount sensing unit(16) senses the amount of the sprinkling solution(1) which is varied according to a spray sprinkling. A controller(11) is connected to the amount sensing unit (16), and a spray time control part(17) is embedded in the controller(11). The amount sensing unit(16) calculates the amount of the sprinkling solution(1) in the container(4), sends amount information to the spray time control part(17). The spray time control part (17) calculates spray time to be sprinkled next from the amount information. The spray time control part(17) changes a setting of a timer to control electronic valves(10a,10b) so that the same sprinkling density as a previous sprinkling process is

COPYRIGHT 2000 KIPO

obtained.

(19) 대한민국특허청(KA) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶	(11) 공개번호 특2000-0035302
GO2F 1/1339	(43) 공개일자 2000년06월26일
(21) 출원변호	10-1999-0049241
(22) 출원일자	1999년 11월 08일
(30) 우선권주장	98-316732 1998년11월09일 일본(JP)
(71) 출원인	마츠시타 덴끼 산교 가무시키가이샤
(72) 말영자	일본 오오사카후 가도마시 으오아자 가도마 1006 후지에다으시히로
(74) 대리인	일본어시카와켄노미군다초노무치마치마초가요카4-89 김창세
040	

(54) 액정 포시 소자의 제조 방법 및 제조 장치, 및 액정 표시소자

요약

마립자(14)를 액체에 문산시킨 살포액(1)을 기판(13)에 세미 드라이 소프레이 살포법에 의해 분무 살포하고, 분무 살포를 받은 기판면을 내측으로 해서 점합하여 셀 두께를 형성한 액정 표시 소자를 제조할때에, 살포액(1)의 액량에 대응시켜 분무 시간을 제어하면서 기판(13)에 미립자(14)를 분무 살포하여, 기판면에 있어서의 상기 미립자의 밀도를 목표값에 근접하도록 제어한다. 혹은, 기판(13)상에 살포된 미립자(14)의 수를 계수하여, 그 계수값에 대응시켜 후속 공정에 있어서의 살포액의 분무 시간을 제어하고, 기판면에 있어서의 상기 미립자(14)의 밀도를 목표값에 근접하도록 제어한다. 이에 따라, 기판상에 무설하는 스페이서 미립자의 살포 밀도의 변동을 방지하여, 균일한 셀캠을 갖고 표시 품위가 양호한 액정 표시 소자를 얻을 수 있는 액정 표시 소자의 제조 방법 및 제조 장치를 제공한다.

대표도

£1

당세서

도면의 간단한 설명

도 1은 실시예 1에 있어서의 액정 표시 소자의 제조 장치의 측면도.

도 2는 실시예 1에 있어서의 액정 표시 소자의 제조 장치 구성의 부분 측면도.

도 3의 (a), (b)는 살포 회수에 대한 살포 밀도의 변화를 도시한 도면,

도 4는 실시예 2에 있어서의 액정 표시 소자의 제조 장치 구성의 부분 측면도.

도 5의 (a). (b)는 실시예 2에 있어서의 살포 액량과 살포 시간의 관계도.

드 6은 실시예 2에 있어서의 액정 표시 소자의 제조 장치의 축면도.

도 7은 실시예 3에 있어서의 액정 표시 소자의 제조 장치 구성의 부분 측면도.

도 8은 실시예 3에 있어서의 살포 일도의 목표값과 실촉값의 차와 살포 시간의 관계도.

도 9는 증래의 액정 표시 소자의 스페이서 살포 장치의 구성도.

도면의 주요 부분에 대한 무호의 설명

1 : 살포액

4 : 용기

7 : 살포실

8 : 스프레이 노출

11: 제어 장치

13 : 기판

14 : 미립자

· 15a. 15b : 입자 카운터

16 : 맥량 검지 장치

17 : 분무 시간 제어무

17a : EFOLCH A

176 : 타이어 8

tho - 겨밀겨능 타입<mark>터</mark>

17d 수치 변환투

18 : 광원

19 : 공전 센서

20 . 레이저 주사형 광원

21 : 광전 센서

22 : 센서 제어루

23a : 화상 처리 계측무

23b : 공학계

발음의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 중래기술

본 발영은, 스페이서를 세미 드라이 스프레이 살포법에 의해 살포하는 액정 포시 소자의 제조 방법 및 제조 장치, 및 액정 표시 소자에 관한 것이다.

일반적으로, 액정 포시 소자는, 적어도 한쪽의 기판의 의주 연부에 일봉재를 도포한 한 쌍의 기판을 스 페이서를 거쳐서 대향 밀착시켜, 밀통재에 의해 접합하여 액정 셀을 형성하고, 이 액정 셀에 액정을 주 의 . 총전하는 것에 의해 구성된다. 액정 표시 소자의 한 쌍의 기판 간격이 액정층의 두께(이하 텔 두 께」라 칭함)로 된다.

액정 표시 소자의 셀 두께는, 표시 소자로서의 광학 특성을 정하는 중요한 요소이고, 표시 영역이 균일 한 셀 두께로 되도록 스페이서로 되는 수 쎠 정도 크기의 미립자를 기판 사이에 투설하고 있다.

스페이서로 되는 미립자를 기판 사이에 부설하는 데에는, 예컨대, 접합하기 전의 기판에 대하여 미립자 를 대전시켜 둔산, 살포하는 건식 정전 살포범이나, 기판 위를 이동하는 살프 노즐에 의해 미림자를 살 포하는 이동 노즐 살포멐이나. 휘발성액체에 미립자를 분산하여 스프레이 살포하는 세미 드라이 스프레 이 살포법 등을 들 수 있다. 그 중에서도 특히 세미 드라이 스프레이 살포범을 적합하게 사용할 수 있

세미 드라이 소프레이 살포럼을 실행하는 때에는, 우선 알콜 등의 휘발성 액체에 미립자를 분산시켜 살 포액을 작성한다. 이 살프액에 분산시키는 미립자의 크기는, 입자 지름이 수 🔊 정도의 것이기 때문 에. 균일하게 분산시키기 위해서 스터러(stirrer)나 초음파르 교반한다.

드 9는, 증래의 세미 드라이 스프레이 살포럼을 실행하는 스페이서 살포 장치를 나타낸다.

살프액(1)은, 펌프(6)에 의해 응기(4)로부터 액순환 호스(5a)를 통해 화살표 A 방향으로 보내어지고, 살 프실(7)의 상부에 마련된 스프레이 노즐(8)을 통과하며, 또한, 액순환 흐스(5b)를 통해 화살표 8 방향으 르 보내여져서 응기(4)로 되들아가 순환하도록 구성되어 있다.

스프레이 노즐(8)의 내부에는, 도시하지 않은 액순환 경로에 나들 밸브가 마련되어 있고, 레글레이터(도 지하지 않음)에 의해 압력 제어된 고압 공기(24)가 전자(電磁) 밸브(10a)를 거쳐서 배관(9a)을 통해 화 살표 C 방향으로 보내어지고 스프레이 노즐(8)에 공급되면, 이 공기압에서 니들 밸브가 열리도록 구성되 어 있다.

또한, 레귤레이터(도시하지 않음)에 의해 압력 제어된 고압 질소 가스(25)가 전자 밸브(10b)를 거쳐서 배관(9b)을 통해 화살표 D 방향으로 보내어지면, 이 질소 가스에 의해 살포액(1)이 분무되도록 구성되어 있다.

전자 밸브(10a, 10b)는, 살포 제어부(3)에 의해 그 개폐가 제어되고, 또한, 그 개폐 시간은, 살프 제어부(3)에 마련된 타이머(2)와 이것에 연결하는 조작 패널(12)에 의해 제어된다. 그리고, 전자 밸브(10a, 10b)가 양쪽으로 열려진 때에 살포액(I)이 스프레이 살포된다.

살포실(7)의 기판(13)에 살포액(1)율 스프레이 살포하는 때에는, 미리 소정의 문무 시간을 조작 패널(12)에 설정한다. 이 설정된 살포 시간에 따라 살포 제어부(3)에 내장한 타이머(2)가 작동하여, 전 자 밸트(10a, 10b)가 열리고, 스프레이 노즐(8)에 고압의 공기와 질소가 공급되어 살포액(1)이 스프레이

살포실(7)의 내부 아래쪽에는 기판(13)이 설치되어 있고, 분우된 살포액(1)은,살포실(7)에서 파선으로 도시하는 바와 같이 천천히 강하하여, 그 사이에 휘발성 액체가 증말하여 미립자(14)가 기판(13)에 두확 하! []

미립자(14)가 살포된 기판(13)은, 살포실(7)로부터 화살표 E로 도시하는 바와 같이 반출되고, 임자 카운 터(15a)에서 기판(13) 위의 미립자(14)의 수가 계측된다. 입자 카운터(15a)는, 기판 표면의 일부분을 전기적으로 활상하여 화상 신호로부터 미릭자의 수를 계측하는 방법이 일반적으로 취해지고 있다.

미립자(14)가 살포된 기판(13)의 표면에는, 미리 일봉제가 도프되어 있고, 이 기판(13)의 스프레이 살포 를 받은 면을 내측으로 해서 한 장의 기판과 점합하여 셀갭을 형성하고, 기열 또는 자외선 조사를 실행 하는 것에 의해 일통제를 경화시켜 액정 셀이 형성된다.

마지막으로 액정 셀에 액정을 주일, 충전하는 것에 의해 액정 프시 소자가 완성된다.

상기한 바와 같이 구성된 액정 포시 소자는, 액정의 전기 광학적 특성을 이용한 표시 소자이고. 셀 두께 는 표시 특성을 정하는 중요한 요소의 하나이다.

이 셀 무께를 소청의 값으로 하기 위해서 스페이셔로 되는 마립자(14)를 살포하지만, 액정 셀내의 마립 지 141의 월드가 변하면 그에 따라 쉴 무게도 변화한다. 따라서 액장 표기 소재의 염색시엔는 마립자(14)의 살포 공정에서, 기관(13) 위의 미립자(14)의 월드(0.하. 1살모 월드) 라고 청합/가 문일하 고 또한 안정하게 되도록 살포하는 것이 요구된다.

그러나, 상기 종래의 살포 장치에서는, 이하의 이유에 의해 살포 회수가 증가할 때마다 살포 일도가 감 소하여, 안정한 셀 두께를 얻을 수 없다고 하는 문제가 있다. 즉, 상기 종래의 살포 장치에서는, 스포 는 기판(13)에 대하여 스프레이 살포를 실행한다. 그 때문에, 시간 경과와 동시에 응기(4)에 들어 간 살포니(1)은 감소되어 간다.

살포액(1)의 양이 감소하면 살포액(1)의 액면이 내려가기 때문에, 액순환 호스(5a. 5b)나 스프레이 노즐(8)중에 있는 살프랙(1)에 관한 액압력이 저하한다.

살프액(1)의 스프레이 살포는, 고압 질소 가스(25)가 스프레이 노출(8)의 선단으로부터 분사되었을 때에 르드그다가 드트네어 로모드, 프로 클로 가드(27가 드트네어 모르(6)의 단근도모두다 먼저되었을 때에 스포레이 노즐(8)의 선단 내부가 쿠(魚)알으로 되어. 이 알릭에서 살포액(1)이 스포레이 노즐(8)의 선단 에 흥인되어 고암 질소 가스(25)와 동시에 문사되는 것에 의해 실행된다.

그러나, 상술한 바와 같이 살프액(1)의 감소에 따라 액압력이 저하하면, 스프레이 노즐(8)로부터 나가는 살프액(1)의 액량이 감소하여, 기판(13)의 표면에 살포되는 미림자(14)의 살프 말도가 감소하게 된다.

상기 좀래의 살포 장치에서는, 살포 말도가 감소하더라도 이것을 보상하는 방법을 갖지 않기 때문에, 살 하는 등의 대용이 무폭이하게 있었다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위한 것으로, 세미 드라이 스프레이 살포범에 의한 액정 포시 소자의 제조 방법에서, 기판상에 부설하는 스페이서 미립자의 살포 일도의 저하를 방지하여, 균일한 셀 두께를 액정 표시 소자를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

든 발명의 액정 표시 소자의 제조 방법은, 스페이서로 되는 미립자를 액체에 문산시켜 응기에 수용한 살 포액의 액량과 증량증 적어도 1개를 검지하는 공정과, 검지된 상기 액량과 상기 증량증 적어도 1개에 근 거하여, 문무 시간, 분무 압력, 스프레이 노즐 내부의 니들 밸브의 개방도, 또는 스프레이 노즐과 기판 의 거리의 값을 결정하는 공정과, 결정된 상기 값에 근거한 분무 시간, 분무 압력, 스프레이 노즐 내부 의 니를 밸브의 개방도, 또는 스프레이 노즐과 기판의 거리를 제어하여 상기 살포액을 상기 기판에 분무 살프하는 공정으로 구성되며, 상기 기판연에 있어서의 상기 미립자의 밀도를 소정의 목표값에 근정하도 록 제어를 실행하는 것을 특징으로 한다.

이러한 구성에 의해, 공정중에서 편차가 발생하기 쉬운 각 요소를 제어할 수 있어. 살포 밀도의 편차를 억제하고, 셀갭의 편차를 방지하며, 표시 등위가 양호한 액정 표시 소자를 얻을 수 있다.

또한 본 발명의 액정 표시 소자의 제조 방법은, 스페이서로 되는 미립자를 액체에 문산시켜 용기에 수용 한 살포액을 기판에 분두 살포하는 공정과, 상기 살포액의 액량을 검지하는 공정과, 검지된 상기 액량에 대응시켜 분우 시간을 제어하면서 분무 살포하여, 상기 기판면에 있어서의 상기 미립자의 밀도를 소정의 목표값에 근접하도록 제어하는 공정으로 구성된다.

이 구성에 의하면, 살포액의 액량에 대응시켜 분무 시간을 제어함으로써, 살포 밀도의 감소를 억제하 여. 셀갭의 저하를 방지하고 표시 품위가 양호한 액정 표시 소자가 얻어진다.

또한 본 발명의 액정 표시 소자의 제조 망법은, 스페이서로 되는 미립자를 액체에 분산시킨 살포액을 기 판에 문무 살포하는 공정과, 상기 기판상에 살포된 상기 미립자의 수를 계수하는 공정과, 그 계수값에 대용시켜 후속 공정에서 처리하는 기판으로의 살포액의 분무 시간을 제어하여, 기판면에 있어서의 상기 미립자의 밀도를 소청의 목표값에 근접하도록 제어하는 공청으로 구성된다.

이 구성에 의하면, 기판상에 살포된 미림자의 수를 직접 계수하고, 이 계수값에 근거하여 다음번의 분무 시간을 제어하기 때문에, 살프 액량의 강소에 따른 살포 밀도의 감소를 억제하여. 셀갤의 저하를 방지하 고 표시 품위가 양호한 액정 표시 소자가 얻어진다.

살프액을 수용하는 용기와, 상기 용기에 수용한 살포액. 또한 본 말명의 액정 포시 소자의 제조 장치는. 을 기판에 살프하는 분무 기능을 갖는 살포 장치와. 상기 살포액의 액량을 경지하는 액량 검지 수단과. 상기 역량 검지 수단이 검지한 액량에 대응시켜 상기 기판면에 있어서의 미립자의 밀도를 소점의 목표값 에 근접하도록 문후 시간을 제어하는 분무 시간 제어 수단으로 구성된다.

이 구성에 의하면, 스프레이 살포를 실행할 때에 살포 밀도의 안정화가 용이하게 실현된다.

또한 본 발명의 액정 표시 소자의 제조 장치는, 살포액을 수용하는 용기와, 상기 용기에 수용한 살포액 을 기판에 살포하는 분무 기능을 갖는 살포 장치와, 상기 기판상에 살프된 미립자의 수를 계측하는 수단 과. 계측된 상기 미립자의 수에 대용시켜 상기 기판면에 있어서의 상기 미립자의 일도가 소정의 목표값 에 근접하도록 분무 시간을 제어하는 분무 시간 제어 수단으로 구성된다.

이 구성에 의해서도, 스프레이 살포를 실행할 때에 살포 말도의 안정화가 용이하게 실현된다.

또한 본 말명의 액정 포시 소자는, 이상과 같은 액정 포시 소자의 제조 방법에 의해 제조된 것을 특징으 로 한다.

2. 구성인 의하면 실험의 전문에 없고 '도시 품위기 양호한 액정 포서 소재가 열어진다

이하. 본 말명의 각 실시예에 대하여, 도 1~도 8을 이용하여 설명한다.

또. 상기 증래 예를 나타내는 도 9와 마찬가지의 기능을 하는 것에는 동일한 무호를 불여 설명한다.

른 발영의 실시예 1에 있어서의 액정 포시 소자의 제조 방법 및 제조 작치룹, 도 1~도 3의 (b)를 이용 하여 설명한다.

드 1은 실시에 1에 있어서의 살프 장치의 구성도를 나답내고, 드 2는 그 구체예인 실시에 1에서 사용한 _____ 살프 장치의 주요부를, 도 3의 (a), (b)는 실시예 1에서의 측정 결과를 나타낸 것이다.

증래의 살포 장치보다도 살포 말도를 안정하게 하기 위해서, 살포액의 액량을 검지 하는 역량 검지 장치와, 이 액량 검지 장치가 검지한 액량에 대용시켜 살포 밀도를 목표값에 근접하도록 에는 그는 크지 당시고, 역 그를 들어 당시가 되었다. 그룹에 되는데 되는데 모르는 그로 그 등에 드름어보다. 분무 시간을 제어하는 분무 시간 제어 장치를 마련한 점이 신규한 점이고, 그 이외의 기본적인 구성은 상기 종래 예를 나타내는 모 9와 거의 마찬가지이다.

상세하게는, 도 1에 도시하는 바와 같이, 살포액(1)이 들어간 용기(4)에는, 스프레이 살포에 따라 변화 하는 살포액(1)의 액량을 검지하는 액량 검지 장치(16)가 설치된다. 또한, 상기 중래 예를 나타내는 도 9에서, 타이머(2)를 내장하여 조작 패널(12)과 연결되어 있던 살프 제어무(3) 대신에, 이 실시예 1에서 는, 상기 액량 엄지 장치(16)의 연결한 분무 시간 제어부(17)를 내장하는 제어 장치(11)가 마련되어 있

이와 같이 구성된 살포 장치에서는, 살포 회수가 중대하는 것에 따라서 응기(4)에 들어간 액량이 적어지 면, 액랑 검지 장치(16)에 의해 용기(4)에 들어간 살프액(1)의 양이 계산되고, 이 액량 정보가 신호로서 제어 장치(11)를 구성하는 분무 시간 제어부(17)에 송신된다.

액량 정보를 얻은 분무 시간 제어부(17)는. 그 정보로부터 다음에 분무 살포하는 분무 시간을 산출하고. 전희의 살프 공정과 마찬가지의 살프 일도가 얻어지도록 타이어의 설정을 변경하여. 전자 맬브(10a, 10b)를 제어한다.

이러한 구성으로 함으로써, 살프 회수가 증대해도 기판(13)으로의 살프 밀도는 항상 일정하게 되기 때문 에, 안정한 셀갭을 얻을 수 있어. 표시 품위가 양호한 액정 표시 소자가 얻어진다.

이하에 (실시예 1)에 있어서의 구체예를 나타낸다.

상기 실시에 1에 있어서의 살프 장치에서, 이 실시에 1에서는, 도 2에 나타낸 바와 같이, 액량 검지 장 치(16)르서 광원(18)과 광전 센서(19)를 이용하였다. 제어 장치(11)를 구성하는 분위 시간 제어부(17) 르서 타이머 A(17a)와 타이머 B(17b)를 이용하였다.

그리고, 살포액(1)을 넣는 응기(4)로서 투명의 유리 용기를 사음하여, 광원(18)으로부터 발생한 및이 응 기(4)를 투과하여 광전 센서(19)에 도달하도록 미리 설치하였다.

살포액(1)으로서는, 예컨대 이소프로필알콜과 순수한 물을 5 : 5의 비율로 혼합한 수용액에, 스페이서로 되는 직경 5㎞의 미립자를 100 ml 당 1g의 농도로 되도록 혼합하여 분산한 것을 이용하였다.

이러한 살포액(1)은, 미림자(14)가 혼합되어 있기 때문에 빛을 투과하기 어렵고, 광원(18)과 광전 센서(19) 사이의 광로에 살포액(1)이 존재하는 경우로 하지 않은 경우에, 광전 센서(19)의 수광량이 크 게 연하게 된다.

그래서, 이 실시예 1에서는, 한 쌍의 광원(18)과 광전 센서(19)를 이용하여 용기(4)증의 살포액(1)의 액 신호로서, 광전 센서(19)로부터 제어 장치(11)에 마련된 분무 시간 제어쿠(17)로 전달한다.

분무 시간 제어쿠(17)는, 타이머 A(17a)와 타이머 B(17b)의 2개의 타이머를 갖고 있으며, 살프액(1)의 액면이 소정의 액량 검지위치 보다도 위에 있는 경우의 분무 시간을 타이머 A(17a)에 설정하고, 살프액(1)의 액면이 소정의 액량 검지 위치보다드 아래에 있는 경우의 분두 시간을 타이더 B(17b)에 설

로그 기계, 구매 중단 교체(107를 펼쳐면 구중기 로그 국중까지의 시에면, 대어비 제(1747에서) 물중된 제 간으로 문무 살포가 행하여지고, 점차로 살포액(1)의 소비가 진행되어, 소청의 살포 액량으로부터는 타 이머 8(17b)에서 설정한 시간으로 문무 살포가 행하여진다.

이와 같이 구성된 장치를 이용하여, 타이더 A(17a)의 분무 시간을 5.0초로 하고, 타이더 5(17b)의 분무 시간을 5.5초로 설정해서 문무 살포를 실행하여 살프 회수의 살프 일도의 상대값의 관계를 측정하였다.

또, 액량 검지 위치, 즉 광전 센서(19)의 위치는, 용기(4)의 용량 절반의 위치로 하였다. 일도의 상대값이란, 목표로 하는 살프 밀드를 100%로 하였을 때의 실제 측정값의 상대값이고, 살포 밀도 는, 입자 카운터에서 기판상의 18 군데를 측정하여, 그 평균치를 구한 것이다.

얼어진 측정 결과를 도 3의 (a)에 나타낸다.

(비교예 1)

상기 실시에 1와 비교 검토하기 위해서, 상기 증래 예를 나타내는 도 9에 있어서의 살프 장치를 이용한 축정 결과를 도 3의 (b)에 나타낸다. 이 때의 분무 시간은 5.0초로 고정되어 있다.

도 3의 (a)에 표시하는 바와 같이 살포 회수의 증가에 따른 살포 밀도는 약간 감소 경향에 있지만, 문 무 시간 전환이 험하여진 것을 경계로 살고 말도가 중가하고 이렇지수가 참소하여 자녀함이 해스되어 있다.

또한, 도 3의 (5)에 나타낸 바와 같이. 증래의 살로 장치에서는, 살로 회수의 증거에 따라 살포 필도가

감소하고 있다.

이와 같이 살포액의 액연의 높이, 즉 액랑에 대응시켜 문무 시간을 제어함으로써, 살포 액량의 감소에 따른 기판상에 살포되는 미립자수의 감소를 방지할 수 있어. 안정 균일한 셀 두께를 갖는 표시 품위가 양호한 액정 포시 소자를 얻을 수 있다.

또 본 실시예에서는 한 쌍의 광원(18)과 광전 센서(19)를 이용한 예를 설명하였지만, 복수쌍의 광원고 광전 센서를 이용하는 것에 의해 소점의 액량 검지 위치가 복수로 되어, 살포액의 액면 높이가 복수의 소점의 액면 높이중 어느 범위에 있는지에 따라 각각 분무 시간을 결정하는 것에 의해 더욱 정일도가 높 은 제어가 가능해진다.

(실시예 2)

도 4는, 본 발명의 실시예 2를 나타낸다.

이 실시예 2에서는, 액량 검지 장치(16)로서 레이저 주사형 광원(20)과 광전 센서(21)를 이용하고, 제어 장치(11)를 구성하는 문무 시간 제어부(17)로서 기일가능 타이머(17c)와 수치 변환부(17d)를 이용하며, 센서 제어부(22)를 거쳐서 광전 센서(21)와 수치 변환부(17d)를 접속한 점이 상기 실시예 1와 다르고, 그 이외의 기본적인 구성은 상기 실시예 1와 거의 마찬가지이다.

액량 경지 장치(16)로서의 레이저 주사형 광원(20)과 광원 센서(21)는, 레이저 주사형 광원(20)으로부터 발생되는 스포트광이 측정 범위내를 도시하는 화살표 F로부터 화살표 G와 같이 시간적으로 주사하면, 이 레이저 광을 광전 센서(21)에서 수광하여, 센서 제어무(22)에서 액면 위치를 수치화하도록 구성되어 있 다. 살포액의 액면 위치르부터 살포액의 액량이 산출된다.

이러한 액량 검지 장치(16)를 이용하면, 1회의 살포에 의한 약간의 액면 위치의 변화를 상시 레이저 주 사형 센서로 파악하여 살포액의 액량을 수치 정보로서 든무 시간 제어쿠(17)에 보낼 수 있다. 따라서, 소정의 범위를 주사하는 레이저 주사형 센서(20)를 이용하면, 상기 실시예 1보다도 용기(4)에 들어간 살 포액(1)의 액량을 정일히 측량할 수 있다.

또한 상기의 소정의 범위를 주사하는 레이저 주사형 센서(20)에 의해 측정된 액면 위치는, 센서 제어부(22)에서 수치화되고, 분무 시간 제어부(17)에 승신된다. 분무 시간 제어 장치(17)는, 송신된 신 호에 따라 다단총의 제어를 할 수 있도록 구성되어 있다.

상세하게는, 분무 시간 제어부(17)는, 센서 제어부(22)르무터 중신된 액면 위치의 정보, 즉 살포액의 액량 정보에 따라서, 수치 변환부(17d)를 이용하여 미리 설정해 놓은 분무 시간을 기입가능 타이머(17c)에 설정한다.

살포액의 액량에 대한 문무 시간의 관계는, 예컨대 도 5의 (a)에 도시하는 바와 같이, 액량의 수치 정보 를 다단층의 살포 시간에 대응하도록 설정한다.

이 실시예 2에서는, 살포액의 액량 300ml까지를 7단계르 문할하여, 각각의 단계에서 문무 시간을 도면과 같이 설정하였다. 예컨대, 최초 액량이 300ml에서 분무 시간 5.0초로 살포를 개시하고, 이윽고 살포 회 수가 진행하여, 액량이 240ml이 되면 문무 시간은 5.4초로 전환된다.

이와 같이 살포액의 액량과 살포 시간을 다단층으로 제어하여, 살포 희수와 살포 밀도의 관계를 조사하였다.

얻어진 측정 결과를 도 5의 (b)에 나타낸다.

도 5의 (b)에 나타낸 바와 같이, 살프 회수가 중대해도 살포 밀도의 강소가 거의 없고, 또한, 상기 실시 예 1를 도시한 도면 3a, 및 비교예 1를 도시한 도 3의 (b)의 측정 결과에 비해 살포 밀도의 안정을 도모한 것임을 알 수 있다.

. 이와 같이, 다단총의 시간 제어를 실행하는 것에 따라, 보다 정밀도가 높은 제어가 가능해져, 안정 균일 한 셀갬을 갖는 프시 즉위가 양호한 액정 표시 소자를 얻을 수 있다.

또한 고정일도의 제어를 실행하는 경우에는, 분무 시간의 단계수를 늘리면 좋고, 또한 다른 방법으로서는, 액면 위치의 정보를 아날로그의 전기 신호로서 분무 시간 제어부(17)에 보내고, 분무 시간 제어부(17)에서는 액면 위치 정보를 분무 시간에 연속량으로 관계를 맺는 동의 방법을 채움하더라도 무 방하다.

또, 본 실시예에서는 살프액의 액량 혹은 액면을 검지하는 방법에 관해서 상세히 서술하였다. 그러나 살포액의 증량을 측정하는 장치를 마련하고, 증량에 근거하거나 혹은 증량과 액량의 양자에 근거하여, 살포액의 분무 시간을 변화시킴으로써, 분무된 미립자의 일도를 제어하더라도 됨은 말할 필요도 없다. 또 살포액의 증량 측정 장치는 살포액의 용기(4)(도시하지 않음)의 아래에 놓으면 좋다.

도 6은, 본 발명의 실시예 2에 있어서의 액정 표시 소자의 제조 방법 및 제조 장치를 나타낸다.

상기 실시예 1에서는, 후속 공청과 이전 공정에서의 살프 밀도를 일정하게 하기 위해서 액량 검지 장치(16)와 분무 시간 제어부(17)를 마련하였지만, 이 실시예 2에서는, 액량 검지 장치(16)의 대신에 살 프 밀드를 계측하는 장치를 특수한 구성으로 한 점에서 다르다.

즉, 상기 실시에 1에서는, 액량 검지 장치(16)와 분무 시간 제어부(17)를 연결하고, 살포 일도를 계측하는 임자 카운터(15a)는 중래와 마찬가지의 것을 이용하였지만, 이 실시에 2에서는, 액량 검지 장치(16)는 마련하지 않고서, 입자 카운터(15b)의 구성을 특수하게 하여, 이 입자 카운터(15b)와 분루 시간 제어부(17)를 연결하고, 입자 카운터(15c)에서 계측된 머릴자(14)의 수에 때용시켜 본드 시간 제어부(17)에 의해 설도 필도가 목도없대 근접하도록 분무 시간을 제공하도록 구성한 점에는 다르다

상세하게는, 살프액(1)에 분무된 후의 기판(13)에 입자 카온터(155)에 방입되면, 입자 카온터(155)가 기

판(13)상의 미립자수를 계측하여, 그 살포 일도 정보를 분무 시간 제어부(17)에 중신한다.

살프 일도 정보를 얻은 분무 시간 제어부(17)는, 그 정보로부터 다음에 분무 살포하는 때의 분무 시간을 타이머에 재설정하여, 전자 밸브(10a, 10b)를 제어한다.

따라서, 이전 공정과 후속 공정에 있어서의 본무 밀도를 안정하게 유지할 수 있어. 셀캠이 균일한 액정 프시 장치를 얻을 수 있다.

이하에 실시예 2에 있어서의 구체예를 나타낸다.

(실시예 3)

도 7은, 큰 발명의 실시예 3에 있어서의 살포 장치의 주요부를 나타낸다.

입자 카운터(15b)는, 광학계(23b)로서 활상 영역에 있어서의 미립자에 그림자가 생길 수 없도록 링 조명 을 부설한 CCD 카메라와, 이 카메라로 활상된 화상으로부터 입자수를 계측하는 컴퓨터를 내장한 화상 처 리 계측 장치(23a)로 구성되어 있다.

살프살(7)에서 미립자(14)의 살포를 받은 기판(13)은, 스테이지(도시하지 않음)에서 받아들여져서 입자 카운터(156)의 내부르 반입된다.

임자 카운터(15b)가 계측을 개시하면, 스테이지는 데리 계측 프로그램으로 지정된 위치에 이동하여, 기 판(13)의 목수개를 CCD 카메라로 촬상한다. 활상된 화상은 화상 처리 계측 장치(23a)에서 미립자수가 계측되고, 살프 일도 데이터로서 측정 조건 등의 정보와 함께 기억 장치에 보존된다.

이렇게 하여 계측한 미립자(14)의 수와 목표로 하는 미립자(14)의 수룔 비교하는 것에 의해, 분무 시간 을 제어하는 정보가 얻어진다.

이 정보로부터 문무 시간 제어부(17)가 다음에 분무할 때의 분무 시간을 변경하여, 미립자(14)의 수의 과부족을 보상하도록 동작한다.

일반적으로, 임자 카운터(15b)에는, 화상 처리 계측 장치(23a)로서, 또한 기계 제어나 데이터 처리 장치 로서 병응 컴퓨터를 갖고 있고, 시간 제어의 판단을 이 컴퓨터로 실행하면, 분무 시간 제어부(17)의 구 성을 간소하게 할 수 있다:

이 실시예 3에서는, 목표의 살포 일도와 실제로 계측한 살포 일도의 차를 Δn으로 하고, 화상 처리 계측 장치(23a)의 컴퓨터로 이 Δn에 대하여 미리 설정한 분무 시간을 결정하여, 이 분무 시간을 분무 시간 제어부(17)에 보낸다.

분무 시간 제어부(17)는, 기입가능 타이머(17c)를 갖고, 컴퓨터로부터 인가된 수치를 전자 밸브의 개방 시간에 설정하는 만큼의 구성으로도 무방하다.

도 8은, 살포 밀도의 목표값과 실촉값의 차 Δn과 살포 시간의 관계의 일례를 나타낸다.

이 경우에는, Δn 을 ± 35 개/ mm^2 의 범위에서 5개/ mm^2 피치로, 분무 시간을 14 단계로 설정하고 있다.

이렇게 하여 살포를 실행하면, 상기 실시예 2에 있어서의 측정 결과인 도 5의 (b)와 마찬가지르, 살포 희수에 대하여 안정한 살포 밀도를 실현할 수 있다.

또한, 상기한 바와 같이 구성된 살포 장치이면, 컴퓨터에 의한 복잡한 연산 처리가 가능하기 때문, Δn 과 살포 시간을 임의의 대응표나 계산식으로 관계를 맺는 것이 가능하다.

또한, 상기 실시예 3에서는, 입자 카운터(15b)에 컴퓨터를 이용하였지만, 본 발명은 이것에 한정되는 것 이 아니라, 컴퓨터의 대신에, 분우 시간 제어부(17)에 분무 시간을 정하는 연산 기능이나, 조건이나 데 이터를 입출력하는 기능을 갖게 하여, 입자 카운터(15b)로부터는 단지 살포 밀도의 데이터만을 출력하도 록 하더라도 무방하다.

이와 같이, 실제로 기판(13)의 위에 살포된 미립자(14)의 수를 분무 시간에 대응시켜 제어함으로써, 미 이의 같아. 글제고 기단되어의 전에 글프트 미글시시되기 구글 로구 제단에 대중제가 제어됩므로째, 미 립자(14)의 수의 강소뿐만 아니라, 분무 압력 변동(이 경우, 압력 상승) 등의 다른 불량에 의한 미립자(14)의 수의 증가에도 대응하여 제어할 수 있다. 따라서, 안정하고 균일한 셀갬을 갖는 표시 품 위가 양호한 액정 표시 소자를 얻을 수 있다.

또, 본 할영의 실시예에서는 검지된 액량 또는 살포된 미립자의 계수값에 근거하여, 문무 시간을 결정하 는 예에 대하여 상세히 서술하였다. 그러나, 문무 압력이 견통하면 살프 밀도도 변동한다. 분우 압력 의 변동에 대한 살프 일도를 안정시키기 위해서, 미림자를 분무하는 분무 압력을 측정하는 장치를 마련 하여, 검지된 액량 및 분무 압력의 측정값에 근거하여 분무 시간을 결정하는 것에 의해, 더욱 편차가 적 은 미립자의 일도를 실현하는 것이 가능해진다. 분구 압력 측정 장치는, 예컨대 스프레이 노출(8)과 전 자 밸브(10b)의 사이(도시하지 않음)에 마련될 수 있다.

또한, 살포액의 액량, 살포액의 증량, 살포된 미립자의 계수값, 혹은 이들의 조항에 근거하여, 분무 시간을 변화시킬 뿐만 아니라, 분무 압력을 제어하거나, 스프레이 노즐 내부의 니를 밸브의 개방드를 제어하거나, 소프레이 노즐과 기판의 거리를 제어하거나, 혹은 이들을 조합하여 제어하는 등에 의해, 분무된 미립자의 일드를 더욱 정일도 양호하게 소정의 목표값에 근접하도록 제어할 수 있음은 말할 필요도 없

이상과 같이 큰 발명의 액정 표시 소자의 제조 방법에 의하면, 미립자를 균일히 문산시킨 살프액을 세미 이용의 발에 된 골요의 국용 교자 조심의 제조 용표에 되어난, 배현성을 집절에 된답제된 골도국을 제하 드라한 스트레이벌에 의해 기판에 분무 살포할 때에, 살포액의 액량에,대용시켜 문우 시간을 제어하면서 기판에 문우 살도하다. 기단면에 있어까지 말이 다릴까요 필드를 목표하여 문절하도록 제어함으로써, 살 프 일도의 감소를 억제하여, 셀갭의 저하를 망자하고 표시 품위가 양호한 액점 포시 소자를 얻을 수 있 Cl.

혹은, 기판상에 살포된 미립자의 수에 대응시켜 후속 공정의 분무 시간들 제어하면서 기판에 미립자를 본무 살포하여, 기판면에 있어서의 상기 미립자의 일도를 득포값에 근접하도록 제어하더라도, 상기와 마 찬가지의 효과를 얻을 수 있다.

활영의 출과

튼 발명에 의하면, 공정중에서 편차가 발생하기 쉬운 각 요소를 제어할 수 있어. 살포 말도의 편차를 억 제하고, 셀캠의 편차를 방지하며, 표시 등위가 양호한 액정 프시 소자를 얻을 수 있다.

또한, 살포액의 액량에 대응시켜 분무 시간을 제어함으로써, 살포 일도의 감소를 억제하여, 셀갬의 저하 를 방지하고 표시 등위가 양호한 액정 표시 소자가 얻어진다.

또한, 기판상에 살포된 미립자의 수를 직접 계수하고, 이 계수값에 근거하여 다음번의 본무 시간을 제어 하기 때문에, 살프 액량의 감소에 따른 살포 밀도의 감소를 억제하여, 셀갭의 저하를 방지하고 표시 품 위가 양호한 액정 표시 소재가 얻어진다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

스페이서로 되는 미립자를 액체에 본산시켜 용기에 수용한 살포액의 액량과 증량증 적어도 1개를 경지하 는 공정과.

검지된 상기 액량과 상기 증량종 적어도 1개에 근거하여, 본두 시간, 분무 압력, 스포레이 노출 내부의 니들 밸브의 개방도, 또는 스프레이 노즐과 기판의 거리의 값을 결정하는 공정과,

결정된 상기 값에 근거한 문무 시간, 분무 압력, 스프레이 노즐 내부의 니돌 밸브의 개방도, 또는 스프 레이 노즐과 기판의 거리를 제어하여 상기 살포액을 상기 기판에 분무 살프하는 공정으로 구성되며.

상기 기판면에 있어서의 상기 미립자의 밀도를 소정의 목표값에 근접하도록 제어하는 액정 표시 소자의 제조 방법.

청구항 2

스페이서로 되는 미립자를 액체에 분산시켜 용기에 수용한 살포액의 액량을 검지하는 공정과,

검자된 상기 액량에 근거하여 분무 시간을 결정하는 공정과,

결정된 상기 분무 시간만큼 상기 살프액율 상기 기판에 문무 살포하는 공정으로 구성되며.

상기 기판면에 있어서의 상기 미립자의 밀도를 소청의 목표값에 근접하도록 제어하는 액정 표시 소자의 제조 방법.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 미립자를 문무하는 분무 압력을 측정하는 공정을 더 포함하며,

검지된 상기 액량 및 상기 분무 압력의 측정값에 근거하여 분무 시간을 결정하는 액정 표시 소자의 제조 함텀.

청구항 4

스페이서로 되는 미립자를 액체에 분산시켜 용기에 수용한 살프액을 기판에 분무 살포하는 공정과.

상기 살포액의 액량을 검지하는 공정과,

검지된 삼기 액량에 대몸시켜 분무 시간을 제어하면서 분무 살포하여, 상기 기관면에 있어서의 상기 미 립자의 밀도를 소정의 목표값에 근접하도록 제어하는 공정으로 구성되는

액정 포시 소자의 제조 방법.

청구항 5

제 4 항에 있어서.

상기 살포액의 액량의 검지는, 상기 용기에 수용된 살포액의 액면의 높이를 검지하는 것에 의해 실행되 는 액정 표시 소자의 제조 방법.

청구항 6

제 4 항에 있어서.

상기 살포액의 검지되는 액면의 높이는 복수이고, 상기 액면의 높이가 복수의 소정의 액면 높이증 어느 범위에 있는지에 따라 각각 문무 시간을 결정하는 액정 표시 소자의 제조 방법.

청구항 7

소돼이서로 되는 마림자를 위치에 분산시킨 살모먹이 살모된 기민상의 상기 기립자의 수를 면수하는 공 정과.

계수된 상기 미립자의 계수값에 근거하여 본무 시간을 결정하는 공정과.

결정된 성기 분무 시간만큼 상기 살프액을 상기 기판에 분무 살포하는 공정으로 구성되며.

상기 기판면에 있어서의 상기 미립자의 일도를 소정의 목표값에 근접하도록 제어하는 액정 표시 소자의 제조 방법

청구항 8

제 7 항에 있어서.

상기 분위 시간은 상기 미립자의 계수값에 근거하여, 상기 미립자의 계수값과 상기 분위 시간의 관계를 맺는 대용표 또는 계산식을 이용하고 결정되는 액정 표시 소자의 제조 방법.

청구항 9

제 7 항에 있어서.

상기 미립자를 분무하는 분무 압력을 측정하는 공정을 더 구비하며.

상기 이렇자의 계수값 및 상기 분무 압력의 측정값에 근거하여 분무 시간을 결정하는 액정 표시 소자의 제조 방력

청구항 10

스페이서로 되는 미립자를 액체에 문산시킨 살포액을 기판에 문무 살포하는 공정과.

상기 기판상에 살포된 상기 머립자의 수를 계수하는 공정과.

그 계수값에 대응시켜 후속 공정에서 처리하는 기판으로의 살프액의 분무 시간을 제어하여, 기판면에 있 어서의 상기 미립자의 일도를 소정의 목표값에 근접하도록 제어하는 공정으로 구성되는

액정 표시 소자의 제조 방법..

청구항 11

살프액을 수용하는 용기와.

상기 용기에 수용한 살포액을 기판에 살포하는 분무 기능을 갖는 살포 장치와.

상기 살포액의 액랑을 검지하는 액량 검지 수단과.

상기 액량 검지 수단이 검지한 액량에 대응시켜 상기 기판면에 있어서의 미립자의 밀도를 소정의 목표값 에 근접하도록 분무 시간을 제어하는 분무 시간 제어 수단을 마련한

액정 표시 소자의 제조 장치.

청구함 12

제 11 항에 있어서.

상기 액량 검지 수단을, 상기 살포액의 액면 위치를 검지하는 액면 검지 수단으로 구성한 액정 포시 소 자의 제조 장치

청구항 13

제 11 항에 있어서.

상기 미립자를 분무하는 분무 압력을 측정하는 장치를 더 포함한 액정 포시 소자의 제조 장치.

청구항 14

살포액을 수용하는 용기와,

상기 응기에 수응한 살프액을 기판에 살프하는 분무 기능을 갖는 살포 장치와.

상기 기판상에 살포된 미립자의 수를 계측하는 수단과.

계측된 상기 미립자의 수에 대용시켜 상기 기판면에 있어서의 상기 미립자의 밀도가 소정의 목표값에 근 접하도록 분무 시간을 제어하는 분무 시간 제어 수단을 마련한

액정 표시 소자의 제조 장치.

청구항 15

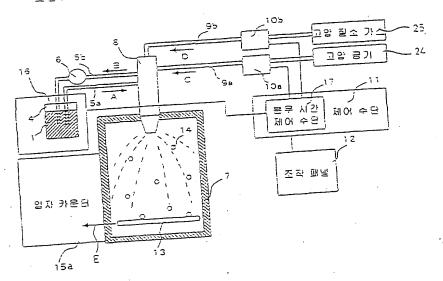
제 12 항에 있어서.

,상기 미림자를 분무하는 분무 알력을 측정하는 장치를 더 포함한 액정 표시 소자의 제조 장치.

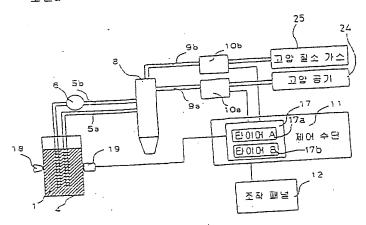
청구항 16

참구항 1. 4. 또는 10의 어느 한 항에 기재된 액정 표시 소자의 제조 방법에 의해 제조된 액정 표시 소

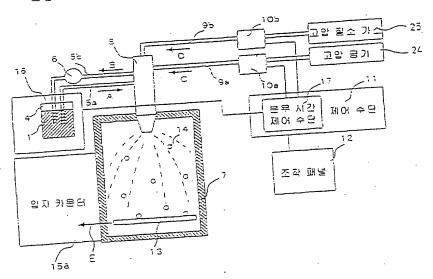
<u>=91</u>



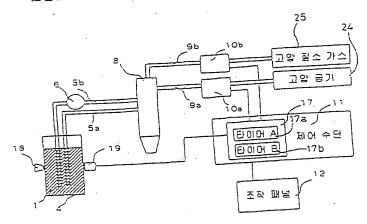
도연2



 $\mathcal{Z}\mathcal{G}$

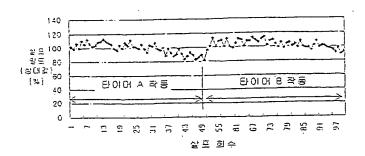


도열2

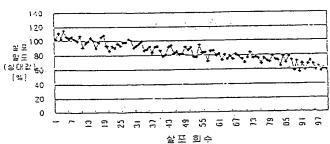


三笠3

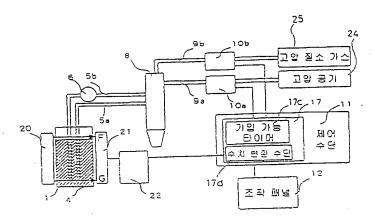
(a)



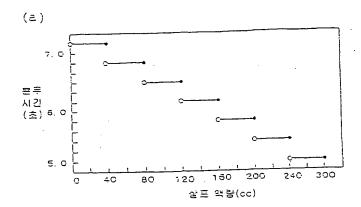


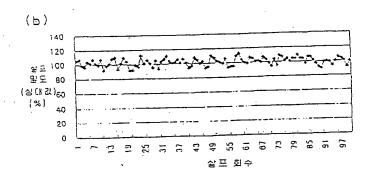


도면4

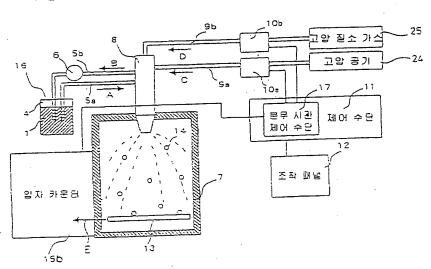


=25

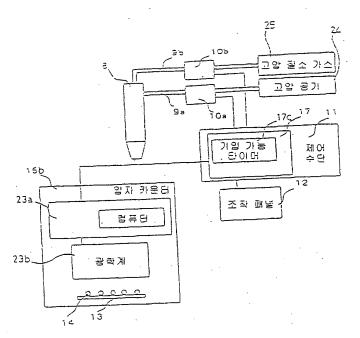




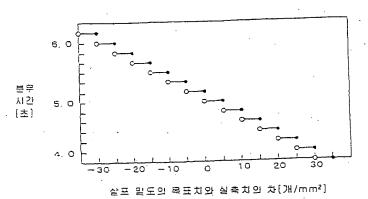
£*5*6



도열7



£53



도열9

